

平成 30 年 3 月 19 日

LPF 会員各位

一般社団法人 レーザプラットフォーム協議会

LPF セミナー（非接触温度計測）のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は一般社団法人レーザプラットフォーム協議会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、当協議会では、下記要項により LPF セミナーを開催致します。
今回はレーザ加工に必要な温度計測について、株式会社ナックイメージテクノロジー様と富士高周波工業株式会社様のご協力をいただき、非接触温度計測セミナーの講義と実演を企画しました。
奮ってご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

日時 平成 30 年 4 月 19 日（木） 13 : 00～16 : 30
場所 富士高周波工業株式会社 本社
〒590-0001 大阪府堺市遠里小野町 2 丁目 3 番 15 号
(<http://www.fuji-koushuha.co.jp/aboutus/>)
定員 15 名（先着順 定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費 LPF 会員 無料 非会員 2,000 円

プログラム

- 挨拶
 - 温度計測概論 大阪大学 阿部 信行 13 : 10～13 : 40
 - 非接触温度計測技術の現状 株式会社ナックイメージテクノロジー
松村 哲 13 : 40～14 : 10
 - 質疑応答 14 : 10～14 : 30
 - 実演 14 : 30～16 : 30
- お申込み : LPF 事務局 (info@laser-platform.com) までメールでお申し込みください。

以上